A02-001 非平衡定常状態におけるソフトマターのゆらぎとレオロジー

北海道大学大学院工学研究院	折原	宏
大分大学工学部	長屋後	冒之

- 北海道大学電子科学研究所 中垣俊之
- 九州大学大学院工学研究院 日高芳樹

1. せん断流下におけるネマチック液晶およびコロイドの非平衡ゆらぎ

せん断流により時間反転対称性が破れ た非平衡定常系は平衡系にはない特徴的 なダイナミクスを示す。ネマチック液晶 では交流電場に対して特異な応力応答が 実験的に観測されていたが、今回定常せ ん断流に加えて直流電場も印加し、さら に微小な交流電場を印加したときの応力 の応答を観測した。定常せん断流下では 液晶分子はせん断面内で流れ方向と一定 の角度をなしているが、交流電場を印加 すると分子の方向が変化し、それにより 応力も変化する。図1に直流電場 *E*₀を変 えたときの応力応答の交流電場周波数依

存性を示す。直流電場が小さいときはデバイ型であるが(図 1(a))、大きくなるにつれて高周波側の実部の値がゼロか ら大きくなり、プラトーが現れている(図1(b))。さらに 大きくなると、高周波側の実部は低周波側より大きくなり、 これに伴い、虚部は反転している(図1(c),(d))。高周波 側で応答が持続するのは希な現象である。本研究では液晶 の基礎理論であるエリクセン・レスリー方程式からこの結 果を再現できることを示した。この現象はオンサーガーの 相反関係とも関係していることを示すことができる。¹⁾

コロイド粒子のブラウン運動もせん断流によって著しく

変化する。我々はすでに流れ方向の平均自乗変位に時間の3乗の項が付け加わること(異常 拡散)を示している。今回、粒子の3次元座標を測定できるステレオ顕微鏡を用いて流れ方 向(x 軸)と速度勾配方向(z 軸)の変位の相関を調べた。位置 \vec{r} 、 \vec{r} での流体の速度 $\vec{v}(\vec{r})$ に 対して、 $C_{\alpha\beta}(t) = \langle (r_{\alpha}(t) - r_{\alpha}(0) - v_{\alpha}(\vec{r}(t))t) (r_{\beta}(2t) - r_{\beta}(t) - v_{\beta}(\vec{r}(0))t) \rangle \rangle$ を定義する。 $C_{\alpha\beta}(t)$ は $r_{\alpha} \geq r_{\beta}$ に相関がなければゼロになり、さらに時間反転対称性が成立すれば $C_{\alpha\beta}(-t) = C_{\beta\alpha}(t)$ と なる。すなわち、時間反転対称性が成立すれば $C_{\alpha\beta}(t)$ は対称となる。図2に無せん断流下と せん断流下ではゼロでない値をとり、さらに両者は異なっている。これより、せん断流下で



図1. せん断速度 10 s⁻¹において異なる直 流電場での応力応答の周波数依存性.



図2.相関関数のxzとzx成分. 実線は理論.

は流れ方向と速度勾配方向の変位に相関が現れ、時間反転対称性が破れることが検証された。 この結果はランジュバン方程式からの計算結果と一致する。

2. 液晶電気対流とレオロジー

誘電異方性($\Delta \epsilon$)が負のネマチック液晶 MBBA に $\Delta \epsilon$ が正のネマ チック液晶 EBCA を混合し、 $\Delta \epsilon$ が-0.41 から+0.15 の混合液晶を 準備して、粘性率(η)の低周波での電圧依存性を測定し、同時に 誘起される液晶電気対流の観察を行った。電圧を増加させてい くと、 $\Delta \epsilon$ が負の試料では、 η はいったん増加するが、50V 付近で ピークを取って減少した。一方 $\Delta \epsilon$ が正の試料では、 η は単調に増 加した。この結果から、 $\Delta \epsilon$ <0の試料での高電圧下での粘性減少 は Maxwell 応力の寄与と推察される。²⁾この実験では、 $\Delta \epsilon$ が 0 付近の試料においてある電圧範囲で剪断方向に垂直な縞模様が 観測された(図3)。剪断を止めると縞模様は消失した。縞の



図3. EBCA1.9%, 110V 下での縞模様

間隔は,液晶試料の厚さに近く,電圧や剪断速度に依存して変化することがわかった。この 剪断下での液晶電気対流の縞模様は本研究で始めて観測されたものである。現在は,生成条 件, 縞間隔の剪断速度および電圧依存性を調べている。

また、電気対流中でコロイド粒子およびコロイド鎖の特異的な運動を見出した。3)

3. F-アクチン溶液のシアバンディング

せん断流下において F-アクチン水溶液が低粘度と 高粘度の2相に分離すること(シアバンディング) を見出しているが、⁴⁾今回 F-アクチン濃度のバンド 形成に及ぼす影響を調べた。図4にせん断速度とア クチン濃度相図を示す。シアバンドは限られたせん 断速度領域のみで出現し、さらにバンドが形成され る臨界濃度(約0.15 mg/ml)が存在することが分か った。アクチンの平均の長さ1 μm から簡単なモデ ルをもとにこの臨界濃度を再現することができる。 現在、蛍光標識したアクチンを用いて3次元的に配 向度が求められるようになり、応力との関係を定量 的に調べている。



図4. せん断速度-アクチン濃度相図. ○がシアバンドが観測されたところ.

参考文献:

- (1) J. F. Fatriansyah Y. Sasaki and H. Orihara, Phys. Rev. E 90, 032504 (2014).
- (2) T. Nagaya, M. Niu, S. Nara, Y. H. Na and H. Orihara, Phys. Rev. E, 87, 012501 (2013).
- (3) Y. Sasaki, Y. Takikawa, V. S. Jampani, H. Hoshikawa, T. Seto, C. Bahr, S. Herminghaus, Y. Hidaka, H. Orihara, Soft Matter 28, 8813 (2014).
- (4) I. Kunita, K. Sato, Y. Tanaka, Y. Takikawa, H. Orihara and T. Nakagaki, Phys. Rev. Lett **109**, 248303 (2012).